

## ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH

## ZJAZD I

Godziny	25 – 26 lutego 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (3/25)		Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (1/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	ROBOTYKA wykład s. 422 (3/25)		OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (5/25)	
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14			ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (3/15)	
14 <sup>15</sup> - 15	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (3/22)	NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (3/12)		
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD II

Godziny	04 - 05 marca 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	ROBOTYKA wykład s. 422 (6/25)		ROBOTYKA wykład s. 422 (9/25)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (8/25)		OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (10/25)	
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14			ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (6/15)	
14 <sup>15</sup> - 15	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (6/22)	NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (6/12)		
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD III

Godziny	11 - 12 marca 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (9/15)			
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (9/22)	NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (9/12)	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (12/15)	
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14				
14 <sup>15</sup> - 15	ROBOTYKA wykład s. 422 (12/25)		HES ćw. s. 422 (2/20)	
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

**ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH**  
**ZJAZD IV**

Godziny	18 - 19 marca 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9			<b>ROBOTYKA</b> wykład s. 422 (18/25)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	<b>ROBOTYKA</b> wykład s. 422 (15/25)		<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (3/28)	<b>Napędy mechatroniczne</b> lab. s. 603 (3/12)
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14				
14 <sup>15</sup> - 15	<b>STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH</b> wykład s. 422 (12/22)	<b>NAPĘDY MECHATRONICZNE</b> wykład s. 603 (12/12) koniec	<b>Sterowanie procesów ciągłych</b> ćwicz. s. 422 (3/12)	<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (3/28)
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

**ZJAZD V**

Godziny	25 – 26 marca 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	<b>ROBOTYKA</b> wykład s. 422 (21/25)		<b>Język obcy</b> ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (2/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	<b>STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH</b> wykład s. 422 (14/22)	<b>Napędy mechatroniczne</b> proj. s. 603 (2/10)	<b>STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH</b> wykład s. 422 (16/22)	<b>Napędy mechatroniczne</b> proj. s. 603 (4/10)
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	<b>OPTOMECHATRONIKA</b> wykład. s. 422 (13/25)		<b>OPTOMECHATRONIKA</b> wykład. s. 422 (15/25)	
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16			<b>HES</b> ćw. s. 422 (4/20)	
16 <sup>15</sup> - 17				

**ZJAZD VI**

Godziny	01 - 02 kwietnia 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	<b>OPTOMECHATRONIKA</b> wykład. s. 422 (18/25)		<b>OPTOMECHATRONIKA</b> wykład. s. 422 (20/25)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	<b>STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH</b> wykład s. 422 (18/22)	<b>Napędy mechatroniczne</b> proj. s. 603 (6/10)	<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (6/28)	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (3/25)
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	<b>Sterowanie procesów ciągłych</b> ćwicz. s. 422 (6/12)	<b>Napędy mechatroniczne</b> lab. s. 603 (6/12)	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (3/25)	<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (6/28)
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				

**ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH**  
**ZJAZD VII**

Godziny	08 - 09 kwietnia 2017 r.				
	SOBOTA		NIEDZIELA		
	Z30	Z34	Z30	Z34	
8 <sup>15</sup> - 9	<b>OPTOMECHATRONIKA</b> wykład. s. 422 (23/25)		<b>Język obcy</b> ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (3/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>		
9 <sup>15</sup> - 10					
10 <sup>15</sup> - 11					
11 <sup>15</sup> - 12	<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (9/28)	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (6/25)	<b>ROBOTYKA</b> wykład s. 422 (23/25)		
12 <sup>15</sup> - 13					
13 <sup>15</sup> - 14	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (6/25)		<b>HES</b> ćw. s. 422 (6/20)		
14 <sup>15</sup> - 15			<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (9/28)	<b>OPTOMECHATRONIKA</b> wykład. s. 422 (25/25) <b>koniec</b>	
15 <sup>15</sup> - 16					
16 <sup>15</sup> - 17					

**ZJAZD VIII**

Godziny	22 - 23 kwietnia 2017 r.				
	SOBOTA		NIEDZIELA		
	Z30	Z34	Z30	Z34	
8 <sup>15</sup> - 9	<b>HES</b> ćw. s. 422 (8/20)		<b>Język obcy</b> ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (4/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>		
9 <sup>15</sup> - 10					
10 <sup>15</sup> - 11	<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (12/28)	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (9/25)	<b>STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH</b> wykład s. 422 (20/22)	<b>Napędy mechatroniczne</b> proj. s. 603 (8/10)	
11 <sup>15</sup> - 12					
12 <sup>15</sup> - 13	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (9/25)		<b>Sterowanie procesów ciągłych</b> ćwicz. s. 422 (9/12)	<b>Napędy mechatroniczne</b> lab. s. 603 (9/12)	
13 <sup>15</sup> - 14					<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (12/28)
14 <sup>15</sup> - 15					
15 <sup>15</sup> - 16					

**ZJAZD IX**

Godziny	06 - 07 maja 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	<b>HES</b> ćw. s. 422 (10/20)			
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	<b>Elektronika i technika mikroprocesorowa</b> lab. s. (15/28)	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (12/25)	<b>Zarządzanie jakością</b> lab. s. (2/10)	<b>Optomechatronika</b> lab. s. (2/12)
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13	<b>Podstawy automatyki - II</b> lab. s. (12/25)		<b>Optomechatronika</b> lab. s. (2/12)	<b>Zarządzanie jakością</b> lab. s. (2/10)
13 <sup>15</sup> - 14				
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				

## ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH

## ZJAZD X

Godziny	13 – 14 maja 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	HES ćw. s. 422 (12/20)		Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (5/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25)	Zarządzanie jakością lab. s. (4/10)	Optomechatronika lab. s. (4/12)
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28)	Optomechatronika lab. s. (4/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (4/10)
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16			ROBOTYKA wykład s. 422 (25/25) koniec	
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD XI

Godziny	20 - 21 maja 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (22/22) koniec	Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (10/10) koniec	HES ćw. s. 422 (14/20)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (12/12) koniec	Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (12/12) koniec	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (21/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (18/25)
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	Zarządzanie jakością lab. s. (6/10)	Optomechatronika lab. s. (6/12)	Podstawy automatyki - II lab. s. (18/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (21/28)
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16			Optomechatronika lab. s. (6/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (6/10)
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD XII

Godziny	27 – 28 maja 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	HES ćw. s. 422 (16/20)		Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (6/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Podstawy automatyki - II lab. s. (21/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (24/28)	Zarządzanie jakością lab. s. (8/10)	Optomechatronika lab. s. (8/12)
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (24/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (22/25)	Optomechatronika lab. s. (8/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (8/10)
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

**ROZKŁAD ZAJĘĆ dla INŻYNIERSKICH STUDIÓW ZAOCZNYCH**  
**ZJAZD XIII**

Godziny	03 - 04 czerwca 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	HES ćw. s. 422 (18/20)		HES ćw. s. 422 (20/20) koniec	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (27/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec	Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec	Optomechatronika lab. s. (10/12)
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13			Optomechatronika lab. s. (10/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec
13 <sup>15</sup> - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (27/28)	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (15/15) koniec	
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

**ZJAZD XIV**

Godziny	10 - 11 czerwca 2017 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30	Z34	Z30	Z34
8 <sup>15</sup> - 9	Optomechatronika lab. s. (12/12) koniec	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec	Język obcy ćw. s. 140, 206, 244, GG-426A (7/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec	Optomechatronika L ab. s. (12/12) koniec		
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13				

**LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA:**

- I termin:** 17 - 18 czerwiec 2017 r.
- II termin:** 24 - 25 czerwiec 2017 r.

**JESIENNA SESJA EGZAMINACYJNA:**

- I termin:** 09 - 10 wrzesień 2017 r.
- II termin:** 16 - 17 wrzesień 2017 r.